

NUBIC知的財産情報開示

開示日： 1999年12月01日

各位

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

NUBIC管理番号： 1999000017

表 題	複合酸化ハフニウムの製造方法
技術分野	工業化学、電気・電子
適応製品	電極材料、各種センサー（イオン、ガスセンサ - 等）、撥水剤
目 的	耐久性のある撥水性且つ水滴の転落性を向上させる素材、および優れたイオン伝導性を有する素材の製造方法
技術概要	本発明は粉末或いは薄膜の複合酸化ハフニウム製造方法で従来技術に比較し、著しく簡便で且つ、低コストな製法で、更に高品質で耐久性の高い製品が得られる。 酸化物の性能では、イオン伝導性、水滴の容易な転落性、耐久性等が著しく向上した。 用途は燃料電池の電極、センサー等の電気機能性材料やガラスや外壁等の撥水材。

整理番号 10006 担 当 者 片山 充子

技術移転等をご希望の場合は、下記事項をご記入の上、本用紙にてお申込みください。
(FAX, e-mail, 郵送いずれでも可。)
各担当コーディネーターからご連絡を差し上げます。

面談希望日時				(× × × × 年 × × 月 × × 日 × × 時)
(ふりがな) 氏 名				
会社名				
所 属		役職		
電話番号		FAX番号		
e-mail				
連絡事項				

【 申込み・問い合わせ先 】



日本大学国際産業技術・ビジネス育成センター (NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4 - 8 - 24 日本大学会館

TEL : 03-5275-8139 FAX : 03-5275-8328 e-mail : nubic@adm.nihon-u.ac.jp